	ic quantum well d vice having an optical resonant cavity g inter subband transitions
Patent Number:	□ <u>US5818066</u>
Publication date:	1998-10-06
Inventor(s):	DUBOZ JEAN-YVES (FR)
Applicant(s):	THOMSON CSF (FR)
Requested Patent:	□ <u>EP0776076</u> , <u>B1</u>
Application Number:	US19960746810 19961118
Priority Number(s):	FR19950013785 19951121
IPC Classification:	H01L29/06; H01L33/00
EC Classification:	G02F1/21S, H01L31/0232, H01L31/0352, H01S5/183, H01S5/34A
Equivalents:	DE69620350D, DE69620350T, FR2741483, JP9172227
	Abstract
constitute quantum v	antum well device comprises a stack of layers that have different gap widths and wells possessing, in the conduction band, at least two permitted energy levels, this stack ded between two reflection means. The device also comprises a diffraction grating nirrors and the stack of layers. Data supplied from the esp@cenet database - 12

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			ر المعامل الأسار الأسار	19
	# .e. s				
					÷ .
141					
				•	
0				:	
			* *		
		<u>.</u> .	. 3		
*	•	* *			
	* *	* .		and the second s	
		•		44	14
					*
		· .		į d	
•		· ·			Action to the second se
			•		
8 7°s					•
377					
	· ·				
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		.*			
	· ·				
*					
					•
	e de la companya de l	, 50			
	4e.	<u>.</u>			
		<i>N</i>			
			•		
	<u> </u>		8-,	E 100	1
were the state of			***************************************		
**	jet.	and the second s			

EP 0 776 076 A1

(12)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

REPERSIONE

(11)

(43) Date de publication: 28.05.1997 Bulletin 1997/22

(21) Numéro de dépôt: 96402406.1

(22) Date de dépôt: 12.11.1996

(51) Int CI.⁶ **H01S 3/18**, H01S 3/085, H01S 3/19, G02F 1/015, H01L 31/0352

(84) Etats contractants désignés:

DE GB

(30) Priorité: 21.11.1995 FR 9513785

(71) Demandeur: THOMSON-CSF 75008 Paris (FR)

(72) inventeur: Duboz, Jean-Yves 94117 Arcueil Cedex (FR)

(54) Dispositif optoélectronique à puits quantiques

(57) L'invention concerne un dispositif optoélectronique à puits quantiques comportant un empilement de couches (PQ) de largeurs de bandes interdites différentes et constituant des puits quantiques possédant dans la bande de conduction au moins deux niveaux d'énergie permis, cet empilement de couches étant compris entre deux moyens de réflexion (M1, M2). Il comporte également un réseau de diffraction (RZ) compris entre l'un des miroirs (M1) et l'empilement de couches (PQ).

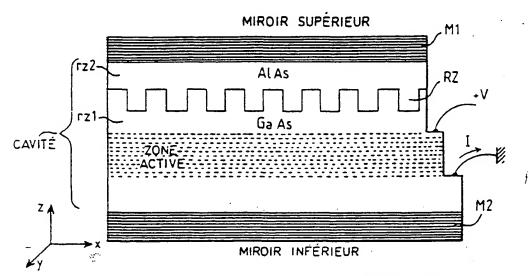


FIG.2a

EP 0 776 076 A1

cavité peut êtr une microcavité semblabl à celle réalisée dans les lasers VCSEL's ou non, la microcavité offrant en général des avantages en term s d'intégration et de p rf rmances. Les réseaux peuvent être à une dimension (un seule polarisation est c uplée) ou à deux dim nsions (les deux polarisations sont couplées) et peuvent être de forme variable (lamellaire, triangulaire, blazzée ...) sans que le principe de fonctionnement ne soit changé.

Nous allons illustrer ci-dessous les améliorations de performances apportées par l'introduction de microcavité pour des dispositifs utilisant des transitions intersousbandes dans des puits GaAs/AlGaAs et fonctionnant à incidence nulle. Ces exemples ne sont pas limitatifs et ne constituent pas des optimisations absolués mais donnent une image réaliste des performances accessibles dans ces structures. Pour les transitions intersousbandes, l'idée peut s'appliquer à la détection, la modulation ou l'émission.

A) Dans la détection et l'émission, il faut distinguer deux 20 cas :

A1) on s'intéresse à une gamme spectrale large (cas des imageurs thermiques usuels). Le spectre du rayonnement incident est large (par exemple 8-12 µm), la réponse spectrale du détecteur est large également (par exemple 8-10 µm) et le signal mesuré est proportionnel à la puissance absorbée totale intégrée sur tout le spectre. La microcavité a pour effet de réduire la largeur spectrale en même temps qu'elle augmente la réponse pic, en gardant l'intégrale à peu près constante.

A2) on s'intéresse à la réponse sur un spectre étroit. En particulier, on cherche à obtenir une réponse élevée à une longueur d'onde précise, par exemple la raie 10.6 μm du laser CO₂. La structure a alors un double avantage : elle augmente la réponse à la longueur d'onde voulue, et en même temps, elle réduit la réponse aux longueurs d'onde voisines qui induisent du bruit sur la mesure.

Deux illustrations vont être données pour la détection. Les processus d'absorption et d'émission étant similaires, les conclusions pour l'émission (fonctionnement en laser) seront les mêmes que pour la détection à une longueur d'onde donnée. En particulier, cette idée s'applique parfaitement aux lasers intersousbandes.

1) On s'intéresse aux détecteurs couplés par un réseau métallisé fonctionnant par réflexion (figure 2b). On utilise ici 40 puits dopés 5x109 cm-2 avec une courbe d'absorption des puits centrée à 10 µm et de largeur 10 meV Cette zone active va être couplée avec un réseau lamellaire (1 dimension) dont on va optimiser la géométrie pour obtenir la réponse pic maximale. La métallisation sur le réseau constitue un miroir. Cette optimisation est faite dans 3 cas tels que représentés en figures 3a à 3c.

La figure 3a représente la structure de puits quan-

tiques PQ à laquelle est associé un réseau de diffraction RZ, l'ensemble étant réalisé sur un substrat.

La figure 3b représente un dispositif dans lequel l'empilement de puits quantiques PQ st réalisé sur une c uche de guidage G épaiss (3,5 µm) d'indice optique inférieur à celui des matériaux d l'empilement PQ. Par exemple, la couche G est en AlAs l'empilement PQ est en GaAs/AlGaAs et le substrat est en GaAs. Dans ces conditions, la lumière L arrivant dans le dispositif à travers le substrat traverse le substrat S, la couche G puis l'empilement PQ où elle est partiellement absorbée. La lumière non absorbée atteint le réseau RZ qui la diffracte vers l'empilement PQ qui en absorbe une partie. La lumière non absorbée est réfléchie vers le réseau par l'interface empilement PQ/couche G.

La figure 3c représente un dispositif avec miroir de Bragg M tel que le dispositif de la figure 2b.

Dans les 2 derniers cas, on a une cavité entre 2 miroirs, le métal d'une part et l'interface GaAs/AlAs d'autre part. L'épaisseur de la cavité est choisie pour que la cavité résonne à 10 µm.

La figure 4a montre l'absorption sans AIAs. Le spectre est large et l'absorption pic est faible (9.5 %).

La figure 4b montre l'absorption dans les cas des dispositifs des figures 3b, 3c. Noter les changements d'échelle en abscisses et ordonnées entre les figures 4a et 4b; Les spectres sont étroits et l'absorption pic est forte (48 % avec AIAs épais et 81 % avec le miroir de Bragg). La cavité est plus performante avec le miroir de Bragg qui a un plus fort coefficient de réflexion que la simple couche d'AIAs, le spectre est plus étroit et l'absorption plus forte.

2) On va maintenant illustrer l'effet cavité sur des détecteurs couplés par réseaux diélectriques (GaAs gravé non métallisé) utilisés en transmission. On a une couche de 40 puits quantiques dopés à 10¹¹cm-² et ayant une transition à 5 μm avec une largeur de 10 meV. Sur la figure 5. on compare l'absorption dans la couche dans deux cas:

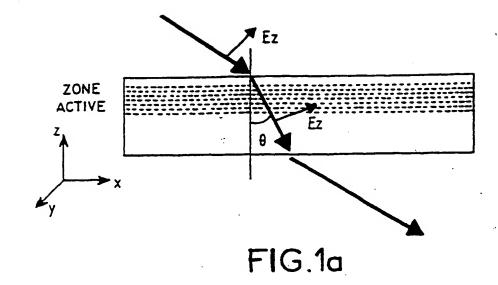
i) le réseau est gravé dans GaAs et aucune autre structure n'est ajoutée. Il n'y a donc pas de miroir formant cavité. Le spectre d'absorption est large et l'absorption pic est faible (5,6 %).

ii) La structure précédente est recouverte de 3 couches CaF₂/ZnSe/CaF₂ constituant le miroir supérieur M2 et on dispose sous la zone active 5 périodes de AlAs/GaAs constituant le miroir inférieur M1. Cela correspond au dispositif de la figure 2a. On a donc une cavité. Le spectre d'absorption est étroit et l'absorption pic est importante (43 %) illustrant l'effet microcavité sur l'absorption du détecteur et mettant en évidence l'efficacité de l'invention.

Le dispositif de l'invention peut également fonctionner en modulateur.

Dans le cas d'un modulateur comportant un réseau métallisé comme en figure 2b, le modulateur fonctionne

40



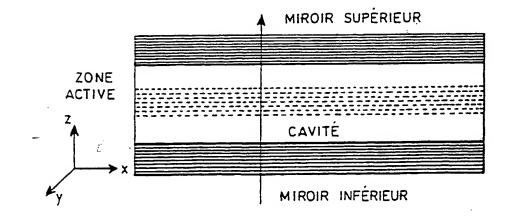
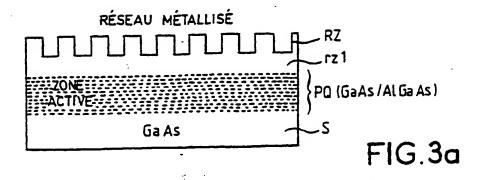
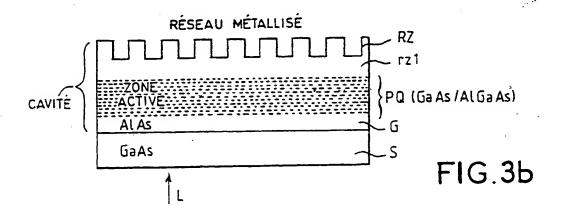


FIG.1b





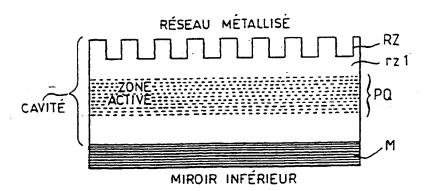


FIG.3c

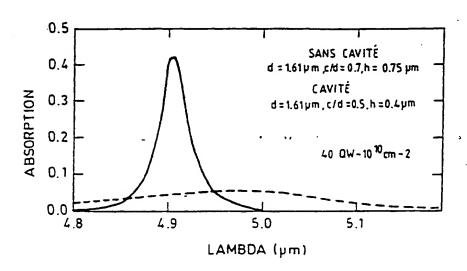
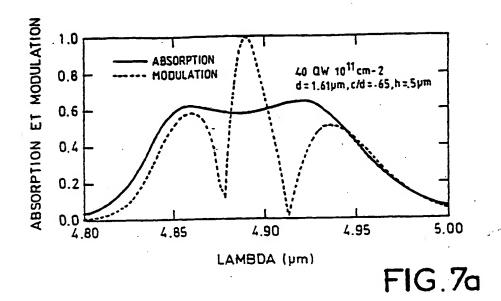
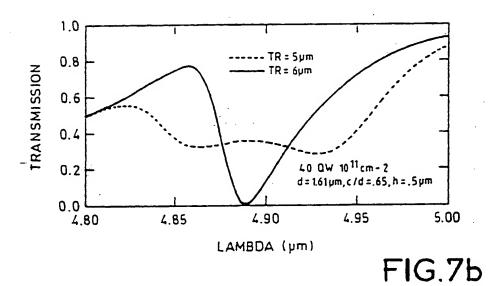


FIG.5







RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

News 00 to 0ccsed=

CHERCHIS		indication, so cas de bescia,	Revertino	CLASSEMENT DE LA
	ट्रेड इटाचंड इव	NE CONCEST	eccentricis	DEMANDE (IntCl6)
	intersubband absorp	anvier 1995, 2008844 Normal incidence tion in vertical de gauche, ligne 1 - ligne 19 *	1,3	H0153/18 H0153/085 H0153/19 G02F1/015 H01L31/0352
	of quantum well det * page 1027, colonn	Septembre 1988, 000039349 "Grating enhancement		
A .	APPLIED PHYSICS LET vol. 59, no. 7, 12 pages 857-859, XPOO	Août 1991, 0233772	1,3,5	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.CL6)
	efficiency of AlGaA infrared detectors a doubly periodic g * page 857, colonne * page 858, colonne	.: "Near-unity quantum s/GaAs quantum well using a waveguide with rating coupler" de gauche, alinéa 3 ° de gauche, ligne 14, de droite; figure 1 °		H01S G02F H01L
		-/		
	Ţ			
Le pr	éznt rapport a été étzáli pour to	etes les revendiminos		
	Lino di la residenta	Doe of subsection to be realisted	<u>. I</u>	Concessor .
	LA HAYE	20 Février 1997	Sta	ng, I
X : par Y : par aut A : arm	CATEGORIE DES DOCUMENTS (tradicionos) perbasat à lai scul- ticulièrement perbasat as conclinusso ro document de la micro catégorie tro-pian technologique ulgarien nem-écrite	E : document de le date de dépôt : D : cité dans la de L : cité pars l'aut	res raisons	

13



RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numero de la demande EP 96 40 2406

cég ori e	Citation du decument	IDERES COMME PERTI ovec indication, en cas de bessin, s pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Bst.CL6)
	1002	TOSHIBA KAWASAKI KK) 7 ne 45 - colonne 11, li 3,26 *	1 1	
				e kiy
		· ·		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Ind.Cl.6)
Le:		our toutes les revendications		E-marks
	LA HAYE	20 Février		ang, I
Y: •	LA HAYE CATEGORIE DES DOCUM particulièrement pertinent à lui s' quiticulièrement pertinent en con aire decement de la même cate	EN IS CITES I : theore E : docume date de binaison avec un D : cité da	ou principe à la base de nit de brevet anteriour, un dépôt nu après cette dat ne la derannée ur d'autres raisons	l'invention Lais publié à la